

QUARTALSBERICHT
01. JANUAR - 31. MÄRZ 2003

KENNZAHLEN Q1/2003

Millionen Euro	Q1/2003	Q1/2002
Auftragseingang netto	25,3	23,8
Auftragsbestand netto	38,5	52,6
Nettoumsatz	17,6	28,9
Eigenkapital	111,7	127,3
Eigenkapitalquote	69%	61%
Net Cash	16,7	17,2
Free Cash Flow	4,6	6,9
Rohhertrag	4,7	12,8
Rohhertragsmarge	27,0%	44,3%
EBITDA	-7,5	-1,9
EAT (Ergebnis nach Steuern)	-5,8	-1,9
EPS (Ergebnis pro Aktie in Euro)	-0,39	-0,13
Mitarbeiter	756	969

Editorial	4
Das 1. Quartal 2003 im Überblick	7
Forum für Mikrosystemtechnik (MEMS) gegründet	7
„LithoFab200“ erfolgreich in Markt eingeführt	8
Cost of Ownership für Kunden verbessert	9
Umsatz und Auftragslage	10
Umsatzentwicklung nach Produktlinien und Regionen	10
Auftragseingang nach Produktlinien und Regionen	11
Finanzbericht	12
Konzerngewinn- und Verlustrechnung	12
Konzernbilanz	13
Konzernkapitalflussrechnung	14
Konzerneigenkapitalentwicklung	16
Aktien und Bezugsrechte der Organe	18
Unternehmenskalender	18



Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG,

nach dem ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres sehen wir dem weiteren Verlauf von 2003 mit sehr vorsichtigem Optimismus entgegen. Vor allem Intel und auch AMD haben sich positiv über die weitere Entwicklung geäußert. Ein weiterer Grund ist auch die erfreuliche Entwicklung unseres Auftragseingangs – der wesentliche Parameter im Hinblick auf die kommende Geschäftsentwicklung von SÜSS MicroTec: In den ersten drei Monaten 2003 erzielten wir trotz ungünstiger Währungsentwicklungen einen Auftragseingang von 25,3 Mio. Euro und konnten diesen gegenüber dem vierten Quartal 2002 (+18%) und dem Vorjahreszeitraum (+6%) steigern. Bei einem Dollar-Kurs auf Niveau des Vorjahresquartals hätte der Auftragseingang sogar über 27 Mio. Euro betragen.

Insbesondere der gestiegene Auftragseingang aus Nordamerika könnte ein Frühindikator für die Trendwende werden, da sich hier bereits eine breitere Aufwärtsentwicklung in den verschiedenen Marktnischen zeigt. Es kann aber zum aktuellen Zeitpunkt noch kein umfassender und nachhaltiger Aufschwung der Halbleiterindustrie in Aussicht gestellt werden. Die Situation der Branche bleibt schwierig und der weitere Verlauf schwer prognostizierbar.

Die Umsatzentwicklung von SÜSS MicroTec liegt mit 17,6 Mio. Euro im ersten Quartal 2003 nochmals deutlich unter dem Vorjahreswert und unter unseren eigenen Erwartungen. Beeinflusst war der niedrige Umsatz des ersten Quartals vor allem vom Auftragseingang des Vorquartals, in dem wir den Tiefpunkt beim Auftragseingang verzeichneten. Das negative Ergebnis von minus 5,8 Mio. Euro nach Steuern und die schwache Rohertragsmarge von 27% sind vor allem auf den niedrigen Umsatz zurückzuführen. Im zweiten Quartal erwarten wir eine Umsatzsteigerung, wobei die Werte weiterhin unter dem entsprechenden Vorjahreswert liegen werden. Erst für das dritte Quartal halten wir Umsätze über dem Vorjahr für möglich. Beim Free Cash Flow, der im ersten Quartal bei plus 4,6 Mio. Euro lag, ist im zweiten Quartal abhängig vom Umsatzverlauf innerhalb des Quartals ein negativer Wert möglich.

In dem gegebenen Marktumfeld ist es um so wichtiger, die Positionierung von SÜSS MicroTec auszubauen und die Strukturen den Marktbedingungen entsprechend anzupassen. Bereits im vergangenen Jahr wurde eine umfassende Restrukturierung der SÜSS MicroTec-Gruppe eingeleitet – im ersten Quartal 2003 zeigten sich die Auswirkungen: Die Trennung von rund 140 Mitarbeitern erforderte die Anpassung von Abläufen und Verantwortlichkeiten, was unter anderem auch zu ungeplanten Umsatzverschiebungen vom ersten ins zweite Quartal 2003 führte.

Positiv hervorzuheben ist die deutliche Reduzierung der Overhead-Kosten (Verwaltung, Vertrieb und Forschung). Sie sanken um 4,4 Mio. Euro oder 25% gegenüber dem Vorjahreszeitraum – ein wesentliches Ziel des Restrukturierungsprogramms wurde damit erreicht.

Eine weitere Straffung der Organisationsstrukturen bedeutet die Verlagerung der Produktionsstätte Singen nach Vaihingen. Die Produktlinie Spin Coater wird seit April komplett in Vaihingen hergestellt. Damit bündeln wir das Know-how von Forschung, Entwicklung und Produktion dieser wichtigen Produktlinie an einem Standort und verbessern so weiter unsere Wettbewerbsfähigkeit.

Die langfristige Zukunftssicherung der SÜSS MicroTec-Gruppe ist mit einem schmerzhaften Abbau von Mitarbeitern verbunden – so auch bei der erfolgten Standortverlagerung von Singen nach Vaihingen. Zudem musste zum Ende des ersten Quartals auch am Standort Dresden ein Abbau von über

20 Mitarbeitern beschlossen werden. Im Sommer wird die Gruppe noch etwa 700 Mitarbeiter haben, rund 30% weniger als Anfang 2002. Damit steigt gleichzeitig die Bedeutung des Engagements jedes einzelnen Mitarbeiters: Der hohe persönliche Einsatz von unseren Mitarbeitern und ihre Identifikation mit dem Unternehmen ist Basis und Voraussetzung für den künftigen Erfolg der Unternehmensgruppe.

Mit unserer sehr guten Position in den Märkten Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Test & Measurement, dem gestiegenen Auftragseingang, einer weiter verbesserten Cash Position und einer hohen Eigenkapitalquote haben wir wichtige Grundlagen erreicht, die uns trotz der weiterhin instabilen Halbleiterbranche mit dem erwähnten vorsichtigen Optimismus in das Jahr 2003 blicken lassen. Die aus unserer Sicht positiv verlaufene Branchenmesse SEMICON Europe zu Beginn des zweiten Quartals stützt diese Einstellung. Im laufenden Geschäftsjahr gilt es, diese Grundlagen für weiteres Wachstum zu stabilisieren und zu stärken.

Ihnen, liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG möchten wir an dieser Stelle für Ihre bisherige Unterstützung und Ihr Vertrauen in unser Unternehmen danken.

Garching, im Mai 2003



F. Richter

Dr. Franz Richter
Vorstandsvorsitzender



Stephan Schulak

Stephan Schulak
Vorstand Finanzen

Forum für Mikrosystemtechnik (MEMS) gegründet

Im ersten Quartal 2003 gründete SÜSS MicroTec in Kooperation mit dem dänischen Test House DELTA das weltweit erste Test Forum für den Wachstumsmarkt Mikrosystemtechnik. Das neue Forum MEMUNITY (www.memunity.com) bietet MEMS-Herstellern erstmals die Möglichkeit, individuelle Testlösungen für ihre Mikrosysteme erproben und zusammenstellen zu lassen.

Ziel von MEMUNITY ist, die Produzenten von Mikrosystemtechnik bei der Einführung und Installierung von MEMS-Testprozessen zu beraten, zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen die Forschung in diesem Zukunftsmarkt voranzutreiben. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Testverfahren während der Produktion. Nur der Test von Systemen in diesem Stadium garantiert, dass ausschließlich die funktionsfähigen Mikrosysteme den anschließenden teuren Packaging-Schritt durchlaufen.

Die Erstellung der spezifischen Testlösungen ist dabei für den Kunden an keine Verpflichtung gegenüber MEMUNITY geknüpft: Der Kunde kann nach Vorlage der Testergebnisse entscheiden, ob er Equipment kaufen oder DELTA die Chips testen lassen möchte. Das Interesse von Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstituten an der Nutzung von MEMUNITY ist bereits groß; die erste Testlösung – ein System zum Produktionstest von Drucksensoren – wurde bereits bei DELTA in Betrieb genommen.

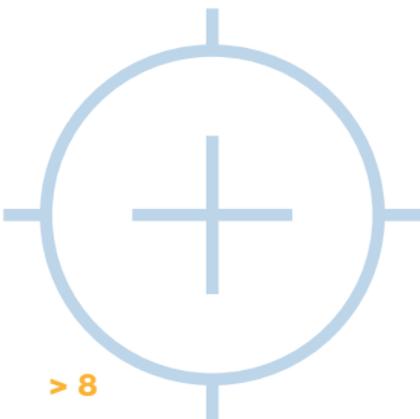
Nach der erfolgreichen Etablierung vom SECAP-Konsortium für Advanced Packaging setzt SÜSS MicroTec mit MEMUNITY somit auch für seinen zweiten Hauptmarkt Mikrosystemtechnik eine zukunftsweisende Initiative um.

„LithoFab200“ erfolgreich in Markt eingeführt

Für die neue Systemlösung „LithoFab200“ erhielt SÜSS MicroTec bereits bedeutende Aufträge: So bestellte Osram Opto Semiconductors, eine 100-prozentige Tochter von Osram und einer der weltweit größten Hersteller von Leuchtdioden (LEDs), im ersten Quartal 2003 bereits den zweiten „LithoFab200“.

Die Systemlösung vereint die Prozessschritte des Mask Aligner, Spin Coater und Developer in einer Maschine. Sie wird insbesondere für die Produktion höherer Volumen im Markt der Verbindungshalbleiter – hier speziell im Wachstumsbereich LEDs – eingesetzt und verbessert die Cost of Ownership (CoO) für die Kunden deutlich. Denn die Herstellung von Verbindungshalbleitern ist im Vergleich zum gängigsten Halbleitermaterial Silizium sehr viel schwieriger und teuer. Mit dem „LithoFab200“ werden die Prozessschritte für die hoch sensiblen, sehr brüchigen Verbindungshalbleiter nun reduziert; der Produktionszyklus läuft schneller und reibungsloser ab, so dass sich die Gefahr möglicher Fehlereinträge stark verringert.

SÜSS MicroTec kann so mit der Entwicklung und erfolgreichen Einführung des „LithoFab200“ sein Wachstum im Markt Verbindungshalbleiter weiter vorantreiben.



Cost of Ownership für Kunden verbessert

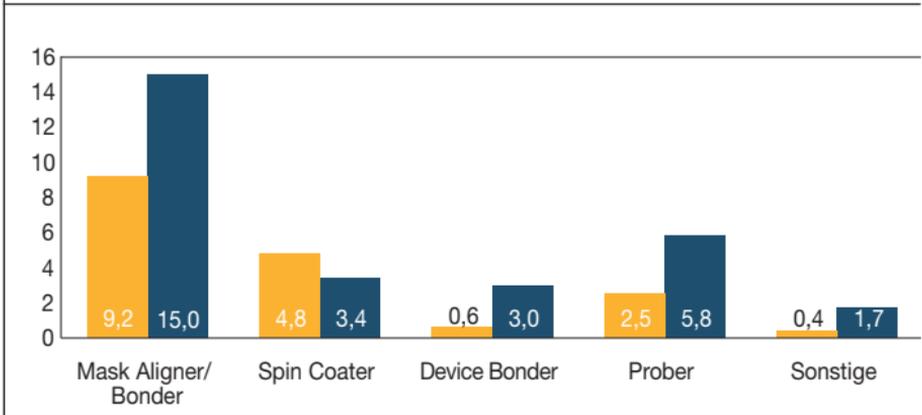
Mit der neuen Mask Pellicle Technology (MPT) eröffnet sich SÜSS MicroTec zusätzliche Anwendungsgebiete und senkt die Cost of Ownership (CoO) seiner Produkte weiter. Die MPT kommt bei der Lithografie mit SÜSS MicroTec-Mask Alignern zum Einsatz, indem die Photomaske mit einer äußerst dünnen teflonartigen Schutzschicht überzogen wird. Durch diese Schutzschicht wird die Photomaske unempfindlicher vor Berührungen mit dem Siliziumwafer und erlaubt Belichtungen in sehr kleinem Abstand bis hin zur Kontaktbelichtung. Selbst bei einer intensiven Berührung zwischen Photomaske und Siliziumwafer während einer Kontaktbelichtung bleiben keine Photoresist-Ablagerungen an der Maske zurück. Zudem lässt sich mit Hilfe von MPT der Belichtungsabstand zwischen Maske und Wafer während der Produktion soweit reduzieren, dass hier die sonst nur mit Kontaktbelichtungen üblichen Strukturauflösungen von unter einem Mikrometer erreicht werden. Dadurch ist ein Umstieg auf die sehr viel teurere Steppertechnologie für viele Anwendungen nicht mehr notwendig

Durch die Vermeidung der Maskenverunreinigung verringert sich auch die sonst notwendige aggressive Reinigung der Maske; die Lebensdauer der Photomaske verlängert sich deutlich. Denn während bei kritischen Anwendungen ohne Einsatz von MPT eine Photomaske oft nach wenigen Belichtungsschritten gereinigt werden muss, kann unter Anwendung von MPT die Maske für über tausend Belichtungen verwendet werden. Die neue Mask Pellicle Technology senkt so die Maskenkosten für den Mask Aligner signifikant und verbessert den Kostenvergleich zwischen Mask Alignern und der alternativen Steppertechnologie deutlich zu Gunsten der Mask Aligner.

Der Gesamtumsatz von 17,6 Mio. Euro in Q1/2003 teilt sich nach Produktlinien und Regionen differenziert wie folgt auf:

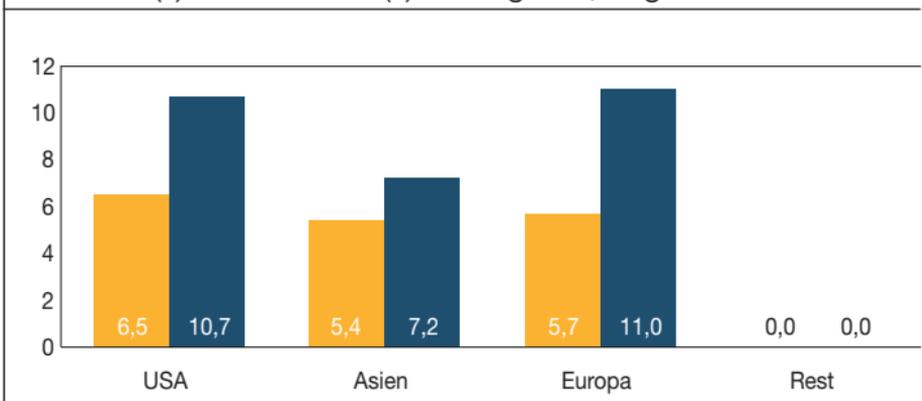
Umsatzentwicklung nach Produktlinien

Q1/2003 (→) und Q1/2002 (←) im Vergleich, Angaben in Mio. Euro



Umsatzentwicklung nach Regionen

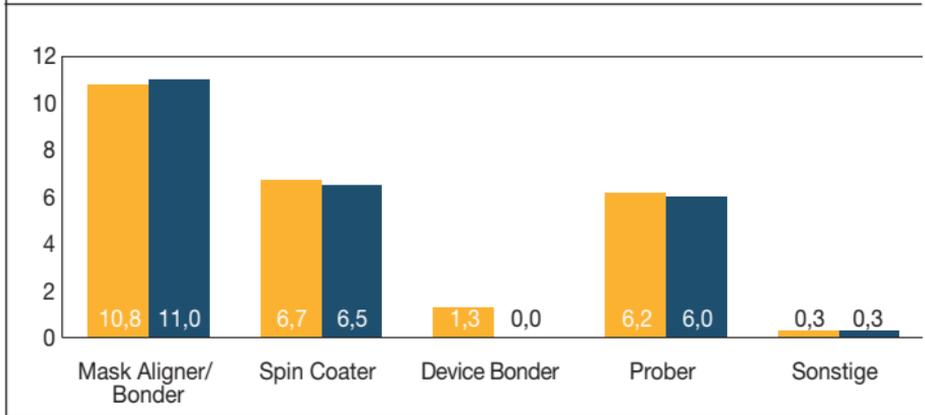
Q1/2003 (→) und Q1/2002 (←) im Vergleich, Angaben in Mio. Euro



Der Auftragseingang von 25,3 Mio. Euro in Q1/2003 teilt sich nach Produktlinien und Regionen differenziert wie folgt auf:

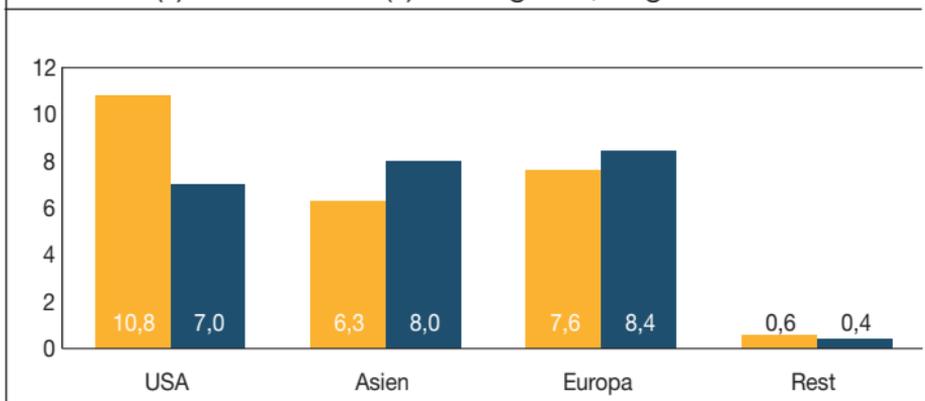
Auftragseingang nach Produktlinien

Q1/2003 (–) und Q1/2002 (–) im Vergleich, Angaben in Mio. Euro



Auftragseingang nach Regionen

Q1/2003 (–) und Q1/2002 (–) im Vergleich, Angaben in Mio. Euro



SÜSS MicroTec AG

KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TEUR	01.01.2002- 31.03.2002*	01.01.2002- 31.12.2002	01.01.2003- 31.03.2003*
Umsatzerlöse	30.263	132.379	18.281
Frachtkosten und Provisionen	-1.335	-4.864	-702
Umsatzerlöse netto	28.928	127.515	17.579
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	16.126	79.598	12.832
Bruttoergebnis vom Umsatz	12.802	47.917	4.747
Allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten	-14.347	-48.006	-10.514
Forschungs- und Entwicklungskosten	-2.961	-12.537	-2.436
Abschreibung des Firmenwerts	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge	1.162	-401	-26
Erträge / Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung	22	-3.319	-976
Operatives Ergebnis	-3.322	-16.346	-9.205
Zinsaufwendungen	-358	-1.309	-213
Zinserträge	174	479	61
Anteil der Minderheitsaktionäre am Ergebnis	0	6	8
Ergebnis vor Steuern	-3.506	-17.170	-9.349
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.564	8.232	3.540
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.942	-8.938	-5.809
Earnings before Interest and Taxes (EBIT)*	-3.322	-16.340	-9.197
Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)*	-1.861	-9.535	-7.515
Pro Aktie:			
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR	-0,13	-0,60	-0,39
Verwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR	-0,13	-0,60	-0,39

Überleitung zum Comprehensive Income

Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.942	-8.938	-5.809
Sonstiges Comprehensive Income nach Steuern			
Fremdwährungsdifferenzen	281	-3.192	-1.112
Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung	0	-42	0
Comprehensive Income	-1.661	-12.172	-6.921

* ungeprüft

SÜSS MicroTec AG

KONZERNBILANZ

TEUR	31.03.2002*	31.12.2002	31.03.2003*
AKTIVA			
Flüssige Mittel	32.791	16.914	18.386
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	34.450	34.105	18.807
Sonstige kurzfristige Forderungen	5.102	9.249	11.228
Vorräte, netto	64.151	48.062	46.913
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	881	958	1.311
Kurzfristige aktive latente Steuern	6.836	3.405	5.538
Summe Umlaufvermögen	144.211	112.693	102.183
Sachanlagen	19.811	16.592	15.264
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.064	9.679	9.115
Goodwill	28.009	28.009	28.009
Finanzanlagen	147	148	148
Langfristige aktive latente Steuern	448	4.895	4.286
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	1.830	1.940	2.098
Summe Aktiva	207.520	173.956	161.103
PASSIVA			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	15.577	3.531	1.646
Kurzfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten	507	275	214
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.062	3.934	4.302
Kurzfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	406	223	223
Kurzfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	1.594	3.546	3.751
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	34.233	24.432	21.148
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	60.379	35.941	31.284
Langfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	12.475	14.501	13.117
Langfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten	553	613	579
Langfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	3.537	3.580	3.606
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	3.300	735	700
Minderheitenanteil an Konzerngesellschaften	0	52	52
Summe langfristige Verbindlichkeiten	19.865	19.481	18.054
Gezeichnetes Kapital / Genehmigte Anzahl von Aktien zu EUR 1,00 (in tsd.) 19.500 (31.12.2001) und (in tsd.) 22.423 (31.12.2002); davon ausgegeben (in tsd.) 13.802 (31.12.2001) und (in tsd.) 14.957 (31.12.2002)	14.932	14.957	14.957
Kapitalrücklage	79.167	80.911	81.063
Gewinnrücklagen	433	433	433
Gewinnvortrag	32.633	25.637	19.828
Kumuliertes Other Comprehensive Income	111	-3.404	-4.516
Summe Eigenkapital	127.276	118.534	111.765
Summe Passiva	207.520	173.956	161.103

* ungeprüft

SÜSS MicroTec AG

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01.2002- 31.03.2002*	01.01.2002- 31.12.2002	01.01.2003- 31.03.2003*
Mittelzufluss aus der laufenden			
Geschäftstätigkeit			
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.942	-8.938	-5.809
Wechselkursbedingte Veränderung des Eigenkapitals	281	-1.505	-701
Anpassung zur Überleitung des Jahresfehlbetrages/ -überschusses zum Mittelzufluss aus der lfd.			
Geschäftstätigkeit			
Zuführung zur Kapitalrücklage für Bezugsrechte	289	1.430	152
Steuereffekt auf Kosten der Kapitalerhöhung	0	514	0
Aufwendungen für erworbene nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsleistungen	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	617	2.200	483
Abschreibung auf den Goodwill	0	0	0
Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0
Verminderung Finanzanlagen durch Änderung im Konsolidierungskreis	0	106	0
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	724	4.174	1.100
Abschreibungen auf Leasinggegenstände	120	547	99
Veränderung der aktiven latenten Steuern	-1.540	-2.556	-1.524
Verlust / Gewinn aus Abgang von Anlagegegenständen	253	-20	36
Gewinn aus Beteiligungen	0	-1	0
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	273	-167	-153
Veränderung der Wertberichtigung auf Vorräte	1.254	811	-720
Veränderungen von Aktiva und Passiva			
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.081	16.866	15.451
Veränderung der Vorräte	-4.345	15.047	1.869
Veränderung des aktiven Rechnungsab- grenzungspostens	177	100	-353
Veränderung der sonstigen Aktiva	-1.638	-5.895	-2.137
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	585	-3.543	368
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten	-305	-10.106	-3.284
Veränderung der Pensionsverbindlichkeiten	-103	-243	26
Veränderung der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten	-207	-2.721	-35
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	10.574	6.100	4.868

* ungeprüft

TEUR	01.01.2002- 31.03.2002*	01.01.2002- 31.12.2002	01.01.2003- 31.03.2003*
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-2.153	-2.935	-237
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1.613	-139	0
Erwerb von Zahlungsmitteln aus / Auszahlungen für Unternehmenserwerb	0	-3.356	0
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und Finanzanlagen	106	203	0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.660	-6.227	-237
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit			
Aufnahme von Bankdarlehen	0	5.677	0
Tilgung von Bankdarlehen	-967	-2.666	-1.179
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-13.945	-25.991	-1.885
Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing	38	-844	-95
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung	33.292	34.465	0
Einzahlungen aus Ausübung von Bezugsrechten	0	317	0
Auszahlungen für Aufwendungen der Kapitalerhöhung	0	-1.376	0
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	18.418	9.582	-3.159
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes			
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes	-90	-239	-321
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang	7.549	7.698	17.235
Finanzmittelbestand zum Jahresende	32.791	16.914	18.386
Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung			
Zinszahlungen während der Periode	566	1.103	221
Einkommensteuerzahlungen während der Periode incl. Vorauszahlungen	5.573	3.304	69
Zusätzliche Darstellung nichtzahlungswirksamer Investitions- und Finanzierungstätigkeiten			
Zugang zum Finanzierungsleasing	90	710	33

* ungeprüft

SÜSS MicroTec AG

KONZERNEIGENKAPITALENTWICKLUNG

TEUR	Anzahl der Aktien in tausend Stück	Gezeichnetes Kapital
Stand 01.01.2002	13.802	13.802
Zuführung aufgrund Kapitalerhöhung	1.130	1.130
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresfehlbetrag		
Fremdwährungsanpassung, nach Steuereffekt		
Stand 31.03.2002	14.932	14.932
Stand 01.01.2003	14.957	14.957
Zuführung aufgrund Kapitalerhöhung		
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresfehlbetrag		
Fremdwährungsanpassung, nach Steuereffekt		
Stand 31.03.2003	14.957	14.957

Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Gewinnvortrag	Kumuliertes Other Compre- hensive Income	Gesamt
46.716	433	34.575	-170	95.356
32.162				33.292
289				289
		-1.942		-1.942
			281	281
79.167	433	32.633	111	127.276
80.911	433	25.637	-3.404	118.534
152				152
		-5.809		-5.809
			-1.112	-1.112
81.063	433	19.828	-4.516	111.765

SÜSS MicroTec AG

AKTIEN UND BEZUGSRECHTE DER ORGANE UNTERNEHMENSKALENDER

Aktien und Bezugsrechte der Organe

	Aktien 31.12.2002	Optionen 31.12.2002	Aktien 31.03.2003	Optionen 31.03.2003
Vorstand				
Dr. Richter	400.000	65.000	400.000	65.000
S. Schulak	0	286	0	286
Aufsichtsrat				
Dr. Süß (Vors.)	1.039.780	0	1.059.780	0
T. Schlytter-Henrichsen (stellv. Vors.)	6.909	0	6.909	0
Dr. Schücking	500	0	500	0
Prof. Heuberger	0	0	0	0
Dr. Sesselmann	0	0	0	0
Horst Görtz	3.894	0		0

Unternehmenskalender 2003

06.06.	Hauptversammlung SÜSS MicroTec AG, München
14.07.-16.07.	SEMICON West/ Frontend, San Francisco
16.07.-18.07.	SEMICON West/ Backend, San Jose
05.08.	Halbjahresbericht 2003
15.09.-17.09.	SEMICON Taiwan, Taipei
04.11.	Neunmonatsbericht 2003
03.12.-05.12.	SEMICON Japan, Chiba

SÜSS MicroTec AG

Schleissheimer Straße 90
D-85748 Garching

Telefon: (+49)-(0) 89/3 20 07-0
Fax: (+49)-(0) 89/3 20 07-450

E-Mail: ir@suss.de

www.suss.de